



作品番号：03400372

作品タイトル：ムラサキツユクサ,葉表面

作家：OLYMPUS CORPORATION Technolab

キャプション：微分干渉観察

コレクション：

ソース：

撮影地：

撮影年月日：2007/5/24

学術名：

クレジット表記：(c)OLYMPUS CORPORATION Technolab / Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：3455px × 2602px

印刷サイズ：20.3cm × 15.3cm

データサイズ：5.6MByte

ファイル形式：JPEG